# **OPTICAL RECORDING MEDIUM**

Publication number: JP59225992
Publication date: 1984-12-19

Publication date: 1984-12-19
Inventor: SHIGETA SADAAKI; YOKOGAWA YOSHIO; EZAKI

KOUZOU

Applicant: DAINIPPON INK & CHEMICALS

Classification:

- international: B41M5/26; G11B7/24; G11B7/243; B41M5/26;

G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26; G11B7/24

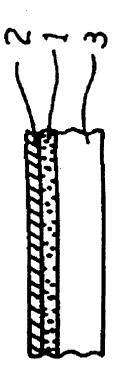
- european: G11B7/243

Application number: JP19830099577 19830606 Priority number(s): JP19830099577 19830606

Report a data error here

# Abstract of JP59225992

PURPOSE: To obtain an optical recording medium high in sensitivity, showing an extremely high S/N ratio of reproduced signals, stable and having low toxicity, by using a composite layer comprising particulates of a specified metal or a semiconductor dispersed therein and a recording layer consisting of a specified semiconductor. CONSTITUTION: The composite layer 1 comprising particulates of a metal or a semiconductor dispersed in a metallic oxide is provided on a base 3, and a semiconductor layer 2 is provided on the surface thereof. An energy beam incident on the optical recording medium is absorbed into the semiconductor layer and the composite layer, the resultant heat melts the composite layer, and recording and reproduction are performed by utilizing the change in the optical property (reflectance, transmittance or the like) of the part irradiated with the energy beam. Examples of the metal or semiconductor used for the composite layer include Sn, In, Sb, Pb, Al, Zn, Cu, Ag, Au, Ge and alloys comprising one of them as a main constituent. Examples of the metallic oxide include oxides of Sn. In. Al, Zr and Zn. When Ge is used for the semiconductor layer, a recording medium having high sensitivity and showing a high S/N ratio of reproduced signals can be obtained.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

# 19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報 (A)

昭59-225992

⑤Int. Cl.³
 B 41 M 5/26
 G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号 6906-2H 8421-5D 砂公開 昭和59年(1984)12月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

# **匈光記録媒体**

②特 願 昭58-99577

②出 願 昭58(1983)6月6日

⑫発 明 者 重田定明

習志野市谷津 3 -29-10

仍発 明 者 横川幾雄

東京都板橋区赤塚新町3-13-

10

⑩発 明 者 江崎弘造

浦和市別所 3 一37—15喜光寮内

⑩出 願 人 大日本インキ化学工業株式会社

東京都板橋区坂下3丁目35番58

号

砂代 理 人 弁理士 高橋勝利

明. 粗 :

### 1. 発明の名称

光記频媒体

#### 2. 特許請求の顧訊

- 1. 募板上に、金属酸化物酶膜中に金属もしくは半導体の散粒子が分散した複合層と、該複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層からなる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体。
- 2. 金属もしくは半導体の微粒子が、Sn、In、Sb、Pb、Al、Zn、Cu、Ag、Au、Geまたはこれら金属もしくは半導体を主成分とする合金の微粒子である特許請求の範囲第1項に記載の光記録媒体。
- 3. 金属酸化物がSn、In、AI、Zr及びZnの酸化物より選ばれた少なくとも一種である特許請求の範囲第1項に配駁の光記録媒体。
- 4. 半導体制がGe間である特許請求の範囲第1項に記載 の光記録媒体。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、レーザ光等のエネルギー被を限射することによって、記録階のエネルギー線照射部が溶験等により変形または除去されることによって生じる反射率もしくは 透過率の変化を利用して光学的に情報の記録、再生を行う のに渡した記録媒体に関するものである。

光ディスク等の光記録媒体に要求される性質としては、 記録光源に用いるレーザの被長領域での記録感度が高いこ と、再生信号のSN比が高いこと、記録密度が高いこと、 保存安定性にすぐれていること、及び毒性が低いことが挙 げられる。

レーザ用配録媒体として現在最もすぐれているとされているのは、ガラスまたはブラスチック 搭板上に記録階としてテルルまたはテルルー配素合金等のテルル合金符段を形成したものである。テルル及びテルル合金符段は、可視-

特開昭59-225992(2)

特性の点では、テルル系配線線体に比較して有利なものに、ガラスまたはブラスチック茶板上、もしくは該茲板上に設けたアルミニウム等の反射層の上に色素または色素をポリマーに分散した層を形成した配線線体がある。しかし、一般に色素の吸収波長は、赤色光より頻波を側にあり、今後記録用光辺の主流となると予想されている半導体レーザの発掘波長域である750m~850mの領域で大きな吸収を示す安定な色素が得られないため、半導体レーザを記録用光辺とする色素系記録媒体で実用的なものは得られていない。

本発明者等は、非性が低く、酸化安定性及び耐水性にすぐれた光記線媒体の完成を目的として模定研究を進めた結果、酸化安定性及び耐水性にすぐれた特定の金皿酸化物の酸中に分数した複合層と、この複合層の少なくとも一方の。
要面に接触した特定の半導体からなる記録間を用いることによって再感度で再生信号のSN比が極めて高く、且つ安定でしかも寿性の低い光記録媒体が得られることを見出し、本枠間に到途した。

本発明の受旨とするところは、基板上に、金属酸化物商 膜中に金属もしくは半導体の微粒子が分散した複合層と、 数複合層の少なくとも一方の表面に接触する半導体層から なる記録層が形成されていることを特徴とする光記録媒体 の機様と構成にある。

第1 図に、本発明の光記録体体の層構成の一例を示す。 第1 図に於ては、基板上に、金属酸化物中に金属もしくは 半導体の微粒子が分散した複合層(以下複合層と呼ぶ)が 数けられており、該複合層の表面に半導体層が形成されて いる。この光記録像体に於ては基板側もしくは落板と反対 側から入射したエネルギー線は、半導体層及び複合層に吸 収され発生した熱により複合層が融解し、この複合層 収され発生した熱により複合層が分配を併って移動するこ

とによって形成されるピットによって生じる媒体のエネルギー線が照射された部分の先の反射率、透過率等の光学的 性質の変化を利用して記録、再生が行われる。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属もしくは半導体の例としては、 Sn、 In、 Pb、 A1、 Zn、 Cu、 Ag、 Au、 Sb、 Bi、 Se、 Te、 Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられるが、低毒性の観点から好ましい金属もしくは半導体の例としては、 Sn、 In、 Sb、 Pb、 A1、 Zn、 Cu、 Ag、 Au、 Ge及びこれらを主成分とする合金が挙げられる。 上記金属もしくは半導体の特徴は半導体レーザの発張液長域での反射率が高い、 磁点が低い、 み性が低い、 及び空気中での安定性が高い等であるので、これら金属もしくは半導体を主成分とする合金を用いる場合は、上記特徴が失われないように注意する必要がある。

本発明の光記録媒体に於ける複合層に用いられる金属酸化物は、化学的安定性にすぐれ、熱伝導率の低いものであることが必要で、好ましい例としては、Sn、In、A1、Zr及びZnの酸化物が挙げられるが、特にSnまたはInの酸化物を用いると、空気中での安定性がすぐれ、再感度且つ再生信号のSN比が高い記録媒体が得られる。SnまたはInの酸化物の例としては化学式でSnO2、In20g及びSnO2-x、In20g-x 等の低酸化物や、Sn1-yHyO2、in2-zNzO3等のSnO2、In20g

に異種金属がドーピングされたものが挙げられる。ここで x、 x は 0.5 以下、 y は 0.2 5 以下の正の数、 M は Sb、 In、 N は Sn、 Ge、 Pb、 2n等の金属を示す。

上記複合層に於ける金属もしくは半導体の充填率は 0.3 以上、 0.9 5 以下であることが必要である。充填率が 0.3 以下であると、複合層の吸収係数が低下し、且つ複合層が溶融流動化する温度も高くなり、得られる光記録媒体の記録感度が低下する。充填率が 0.9 5 以上となると、複合層に分散している金属もしくは半導体粒子間の接触が始まり、金属をピットの大きさ、形状が不揃いになり、平生保号の SN比が低下し、また複合層の熱伝導率も大きくなるため記録感度が低下する。

本発明の光記録媒体に於ける複合層の一個の原さは10人以上、500人以下が認ましい。複合層の一層の厚さが10人以下であると、複合層のエネルギー線照射部の溶融放動化による半導体層のピット形成が進行し難くなり、記録媒体の記録感度が低下する。また複合層の一層の厚さが500人以上であると、複合層エネルギー線照射部の溶砂放動化に必要なエネルギーが大きくなるため記録媒体の記録感度が低下する。特に複合層の一層の厚さが30人以上、300人以下の場合、萬感度で再生信号のSN比の高い記

経媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に用いられる半導体層の例としては、Ge、Si、Se等の元素半導体及び、AISb、GaAs、GaSb、InP、InAs、InSb等の化合物半導体が挙げられる。特に半導体にGeを用いた場合は、均質且つ750mm~850mmの放長被で先の吸収係数の大きい間が得られるため、高感度且つ再生信号のSN比が再い記録媒体が得られる。またGe間は障膜の場合でも酸化安定性及び耐湿性がすぐれており、高性も低い点で本発明の光記録媒体に用いられる半導体間として舒適である。更に本発明の光記録媒体には、GeにGa、InまたはSb等をドーピングした意願からなる半導体層を用いることもできる

本発明の光記録媒体に於ける半導体層の一層の厚さは10 A以上、200人以下が望ましい。半導体層の一層の厚さは10 が10人以下であると、得られる記録媒体の750nm~ 850nmの放長域での光の反射率、吸収率が低くなり、記録部と未記録部とのコントラストが大きくできず、再生信号のSN比が低くなる。半導体層の厚きが200人以上であると、複合層のエネルギー線照射部が溶験流気に 以上であると、複合層のエネルギー線照射部が溶験流気に しても、半導体層のピット形成が逃行し難くなるために 録媒体の記録感度が低下する。特に半導体層の一層の厚さ が20人以上、100人以下の場合SN比の高い記録媒体 が得られる。

本発明の光記録媒体の一つの実施怠様は、恭仮上に復合 暦を形成させ、更にこの複合暦の表面に半導体間を形成さ せたものである。荔板としては、アルミニクム等の金銭板、 ガラス板、あるいはポリメタクリル酸メデル、ポリスチレ ン、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、ポリエチレンテ レフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリフミド 及びエポキシ樹脂、ジアリルフタレート低合体、ジェチレ ングリコールピスアリルカーボネート頂合体、ポリフェニ レンサルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミ ド等の鳥可慰性、又は熱硬化性樹脂のシート又はフィルム が用いられる。特に本発明の光記録媒体を記録光、再生光 を茘板を通して照射する形式の光ディスクとして使用する 場合に於ては、基板にはメチルメタクリレート系頂合体、 スチレン系質合体、ポリ塩化ビニル、ポリカーポネート、 ジエチレングリコールピスアリルカーポネート頂合体、エ ポキシ樹脂等の透明プラスチックのシートを用いる必要が ある。また、舊板にガラス板、又はアルミニウム谷の金瓜 板を使用する場合は、これら基板上にポリマー周を設けた 後に複合層及び半導体層からなる記録層を形成させると再 感度の先記録媒体が得られる。上記ポリマーの例としては、 ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイソブチ

ルメタクリレート等が挙げられる。

本発明の光記録媒体の関構成の例を第2図~第5図に示す。以下本発明の記録媒体の製造方法を関構成の例図を用いて説明する。

第2図に示す構成の記録媒体は、装板3の上に半導体層 2 を形成させた後に、この半導体階2の上に複合贈1を形 成させ、次いでこの操作をくり返した後最外間に半導体層 を形成することにより、半導体限を n 層、複合層を n - 1 **層積度させることによって得られる(ここでヵは正の移数** を示す。)。半導体剤及び複合剤を形成させるためには、 真空森森法、イオン化業森法、イオンプレーティング法、 スパッタ法、クラスターイオンビーム法等を利用する。復 合用を形成させる場合は、金属もしくは半導体金属酸化物 とを別々のルツポに入れ、1×10<sup>rd</sup> am Hg以下の真空皮に 於て同時に慈発させ慈若を行う。また上記真空武者工程で **藩発粒子をイオン化し、半導体暦表面に衝突させるイオン** 化義宥法、またイオン化と同時に募板側に直流電圧を印加 してイオン化粒子を加速させるイオンプレーティング法を 用いることもできる。また金属もしくは半導体のターゲッ トと金属酸化物のターゲットを用いて同時スパッタを行う ことによって複合間を形成させることもできる。いずれの 場合も複合間の形成時には、各悪発觀、ターゲットの比較 的近傍に水晶膜厚センサ等のセンサヘッドを設置し、金瓜 もしく は半導体及び金属酸化物の高着速度、スパッタリン グ速度を別々に検知、制御することにより、所定の金属も しくは半導体の充製率及び厚さの複合層が得られる。

第3回に示す構成の記録媒体は、基板3の上に複合層1を形成させた後、この複合層1の上に半導体層2を形成させた後、この複合層1の上に半導体層2を形層では、次いでこの操作をくり返すことによって得られる。第4回に示す構成の記録媒体は、第2回に示す構成の記録媒体は、第2回に示す構成の記録媒体は、第3回に示す構成の記録媒体は、第3回に示す構成の記録媒体は、第3回に示す構成の記録媒体は、第3回に示す構成の記録媒体を製造する場合と同様の操作を行い、基板3の上に複合層1を1層、半導体層2を1-1層積層させることによって得られる。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録は体体に於て は、記録間の厚さ(複合層及び半導体層を積層した全体の 厚さ)が50人以上、2000人以下であることが現まっ い。記録層の厚きが2000人以上になると、記録層のよ ネルギー線照射部の体積が大きくなるため、エネルギー線 を照射した場合に吸収されるエネルギーの密度が低下する ため、記録媒体の記録感度が低下し、さらに形成されると ット周辺の形状が乱れ訪くなり、再生信号のSN比に観影響を与える。記録間の厚さが50人以下であると、記録媒体の記録部と未記録部の反射率及び透過率の差が小さくなり、コントラストが低くなるため、再生信号のSN比を高くすることができない。本発明の光記録媒体を反射型光ディスクに使用する場合、記録層のより行ましい厚さの観聞は70人以上、500人以下である。

第2図~第5図に示す構成の本発明の光記録媒体に於ては、複合圏の一層の厚さが10人~500人、半導体圏の厚さが10人~200人、複合圏と半導体圏が模層された記録圏の厚さが50人~2000人の範囲内であれば、nの彼は1以上の任意の競数で良い。特に半導体圏にGeを使用し、第2図に示す構成でnが2以上の場合、空気中での安定性及び耐湿性の特にすぐれた光記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体に於ける記録層は、通常の環境下では極めて安定であり、特に保護層を設ける必要は無いが、機械的衝撃等に対する保護や、腐換等の付着により、記録、再生に支敵が生じるのを訪ぐことを目的として、保護層を記録層の上に設けることが可能である。保護層としては、SiOa、Ala Oz、7iOa等の無機材料及び有機高分子材料が用いられる。

第2図~第5図に示す本発明の光記録媒体に於ては、基

版 3 を透明なものとした場合は、記録先及び再生光を図の 上方から入射させても、下方から入射させても良い。

本発明の光記録媒体は、低器性で高感度であり、空気中 での安定性及び耐湿性がすぐれていると同時に耳は低冬の SN比が極めて高い点に特徴がある。本発明の光記録媒体 が上配の知くすぐれた特徴を示す理由は現時点では必ずし も明確で無いが、以下の様に推定することができる。本発 明の光記録媒体の記録層は、それぞれ光学定数の異なる複 合暦と半導体暦との積層膜から成り立っているため、記録 用がそれぞれ独合暦もしくは半裸体層単独で成り立ってい る場合に比較して、紀録暦の原さが極めて小さい場合でも エネルギー娘の吸収率及び反射率が高くなる。このため記 鉢間のエネルギー線が照射される部分に於けるエネルギー 密度が大きくなり、記録感度が高くなると同時に、記録部 と未配録部とのコントラストが大きくなり、風は時のSN 比が再くなる。さらに記録層を構成している複合層は金属 酸化物とこの酸化物中に分散した粒径が光の波長以下の標 めて微報な金属もしくは半導体の粒子から成り立っている。 ため、パルクの金属もしくは半導体に比較して低い温度で **隣接する半導体層を伴って容易に放動化する。この記録器** の流動化した部分は、金属もしくは半導体単独の溶脱体に 比較して大きな表面エネルギーを有しており、流動化した

さらに本発明の光記録媒体における記録層を構成する半 現体周は熱伝導率が低く、複合層中では、金属もしくは半 現体の微粒子は、酸化物中に互いに孤立して存在している ため、複合層の熱伝導率も低くなり、記録媒体の感度は高 くなる。また、複合層中の金属の充堪率、半導体層、複合 層の際さを適切に選択することにより、最適な分光吸収率、 分光反射率の記録媒体が得られる。

本発明の光記録媒体の記録暦に使用さる金属もしくは半 環体及び金属酸化物等は、いずれも空気中及び水中で極め て安定で、且つ毒性が低いため、本発明の光記録媒体は低 毎性で保存安定性もすぐれている。

本発明の光記録媒体は、記録再生用光ディスクとして順像ファイル、文書ファイル、データファイル及びコンピュータの外部メモリとして用いられるばかりでなく、レーザ光で直接客を込み、読み取りが可能なテーブ、カード、マイクロフィッシュ等として用いることができる。

以下、本発明の幹額を実施例によって示すが、本発明は これ等の例に限定されるものではない。

前、以下の実施例で示す充壌率とは、統合層中で会属も しくは半導体散粒子の占める体積の割合である。 ま施例 1

比較例1

発速度を飼節しながら素料を行い、Snの充壌率 0.8 で関厚 6 0 人の Sn及び Sn02の 複合剤を Ge間の上に形成し、続いて 間様の 俊作を行うことにより、この Snと Sn02の 複合層 及び厚 さ 2 0 人の Ge間、厚さ 6 0 人の Snと Sn02の 複合層及び厚 さ 3 0 人の Ge間を 順次 積層し、 第 2 図に於て n = 3 に 相当 する 構成で厚さ 2 0 0 人の記録間を有するディスク状光記録媒体を製作した。

得られたディスク状光記録媒体を毎分1800回転の回転速度で回転させながら、くりかえし周波数 5 MHz で 100n secのパルス中に変調した半導体レーザ (日立製作所製 IILP-1600、発銀波長830 nm) の発銀光をコリメーターレンズ、 集光レンズ及び 蕎板を通して記録層にピーム侵 1 μmまで集光して 割射することにより記録を行ったところ、 短優がほぼ 1 μmのピットを形成させるのに必要なアイスクの記録面上に於けるレーザ光強度は 6 mMであった。また記録信号を 1 mMのレーザ光で再生を行い、 基準信号 5 MBz パンド中100 KHz の条件でスペクトラムアナライザで測定した CN 比は 5 6 dBであった。

上記の如くして記録を行った記録済のディスク状配録機体を60℃、95%RHの恒温恒限層内に入れ、120日間の耐凝熱性試験を行ったところ、CN比に変化は認められなかった。

実施例1に用いたのと同様のポリメタクリル酸メチルのディスク状態板を3枚用窓し、実施例1と同様に茘板回転速度20rpm、真空度1×10<sup>-6</sup> mm Hgに於て、電子ビーム 高着法を用い、これら甚板上にSn及びSnOzを各々、高発速度を翻飾しながら共臨者し、Snの充壌率が0.8で、各々膜厚が100人、180人及び300人のSnOz中にSn微粒子が分散した複合層のみを有する3種類の試料を得た。

得られた3種類の試料について実施例1と同様の方法で 記録再生を行った結果を第1表に示す。

	•	躯	

	(人)	Q 19.	レーザ光強度 1) (mH)	CN比 (dB)
1	0 (	)	1 0	4 2
1	8 0	)	1 2	4 5
3	0 0	)	12mHで記録できず	_

1) 短径が1 pmのピットを形成させるのに必要な、ディスク面上に於けるレーザ光独皮

# 比較例2

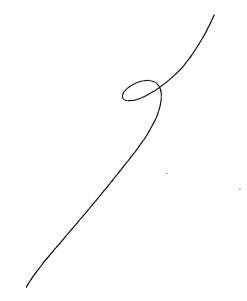
実施例 1 と比較例 1 及び 2 より 引らかな如く、比較例 1 に示す記録 附が 5 n と 5 n O a の 複合 pp pp の み か ら な る 試料 は 、 実施 例 1 に示す 本 発明 の 光記録 媒体 に 比較 し て 感 度 、 C N 比 共 に 低 く 、 ま た 記録 層 が G e pp pp の み か ら な る 比較 例 2 に 示す 試料 は 、 本 発 明 の 光記録 媒体 に 比較 し て 著 し く 感 度 が 低 い 。

#### 实施例 2

実施例 1 と同様の方法を用いて、ポリメタクリル酸メチルのディスク状態板上に、第2 表に示す金属及び金属酸化物からなり、第2 表に示す瞬厚を育する複合層と、第2 表に示す関係成に發酵した配録機を形成することによって、第2 表の試料番号2-1~2-13で示す13種類の光記録媒体を製料番号2-1~2-13で示す13種類の光記録媒体を製

#### 作した。

得られた上記13種類のディスク状光記録媒体について、 実施例1と同様の方法を用いて測定した記録感度とCN比 を第2表に示す。耐湿性はnが2以上の場合特にすぐれた 結果を示した。



<b>以料带号</b>	祖 合 周			半導体阻	記	额	IH	記録再生特性		
	<b>企属または</b> 半導体	金属酸化物	<b> </b>	原 さり (人)	厚. さ 2) (人)	阻積液	n	原. さ (人)	レーザ先強度 (all)	GNIŁ (dB)
2 – 1	Sn	SnO₂	0.8	140	5 0	第3図	1	190	7	5 3
2 – 2	l n	na Oa	0.6	120	5 0	那4図	2	340	10	5 4
2 - 3	i n	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	郎5図	3	270	7	5 0
2 – 4	Sn	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.9	150	5 0	绑 2 2	2	250	1 2	4 9
2 – 5	In	ZrO2	0.9	7 0	3 0	同上	4	330	1 2	5 0
2 - 6	Sn	ZnO	0.8	60	2 0	間 上	3	260	11	5 0
2 - 7	Ge	S n O <sub>2</sub>	0.8	8.0	4 0	第2日.	3	280	8	5.2
2 - 8	PЬ	Ing Og	0.8	140	5 0	同上	2	240	7	5 2
2 – 9	A 1	S n O <sub>2</sub>	0.7	6 0	2 0	間上	- 4	260	10	5 0
2 - 10	Z n	S n O <sub>2</sub>	0.8	7 0	3 0	同上	3	230	10	5 0
2-11	Cu	S n O <sub>2</sub>	0.7	6 0	2 0	同上	4	260	1 2	5 3
2 -12	Ag	S n Oz	0.7	60	2 0	同止	4	260	1 0	5.5
2 -13	Au	In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.7	60	2 0	同止	4	260	1 2	5 5
2-14	Sb	S n O <sub>2</sub>	0.8	190	40	同上	2	270	6	5 7

- 1) 複合関一層の関る
- 2) 半導体用一層の反言

# 実施例3

三台の電子銃を装備した真空燕脊装置のチャンパー内に 厚さ1.2 mm、外径300mm、内径35mmのジェチレングリ コールピスアリルカーボネート取合体 (商品名 CR-39) か らなるディスク状芸板を取り付け、チャンパー内の四つの ルツポにそれぞれ、Ge、Sn、Au及びSnOzを入れ、上記基板 を 2 O rpm の回転速度で回転させながら、真空度 1 × 10<sup>-6</sup> sa Bgの条件に於て、まづGeを50人の厚さに髙着し、次い で Sn、 Au及び SnOzにそれぞれ別の電子銃より電子線を照射 し、Sn、Au及びSnOzそれぞれの燕発速度を翻飾しながら、 三成分を阿時に荔春することによって、SnO2中にSnが90 瓶盤%、 Auが10乗景%からなる Sn — Au合金微粒子が分散 し、合金数粒子の充漿取が 0.7で、厚さ 150 人の複合層 を形成し、続いてこの複合個上に再び50人の厚さにGeを 森着することによって、 邦 2 図に於て n = 2 に相当する構 成で厚さ250人の配録間を育するディスク状光記録媒体 を製作した。

得られた光記録媒体について実施例1と同様の方法で測定した記録再生特性を第3表の試料番号3-1に示す。

また第3表に示す試料番号3-2~3-6の光配線機体は試料番号3-1と間機の方法で製作し、複合層中の合金の種類及び合金組成が第3次に示すものである以外は、基

板、半導体層の種類、厚さ、複合層中の合金微粒子の充塡 率、複合層の厚さ、記録層の構成及び記録層の厚さはいずれも試料番号3-1の場合と同一のものである。試料番号3-2~3~6の光記録媒体について実施例1と同様の条件で測定した記録再生特性を第3表に示す。

安定性、耐凝性について実施例1と間様に測定したが良好であった。



郊 3 老

试料番号	複合層中の合金散粒子の 種類と組成比	起蜂草	生特性		
바다	(所景%)	レーザ光強度 (arti)	CN比 (dB)		
3 – 1	Sn (90) -Au (10)	7	5 5		
3 – 2	Sn (20) - Au (80)	9	5 5		
3 - 3	Sn (96) -Ag (4)	8	5 5		
3 – 4	In (90) .—Pb (10)	7	5 3		
. 3 – 5	Sn (50) -In (50)	7	5 4		
3 - 6	Ge (80) — Sn (20)	7	5 6		

# 4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図、第3図、第4図及び第5図は本発 明の光記録媒体の断面図である。

各図に於て、1は複合用、2は半得体層、3は精板を示す。

代理人 弁理士 髙 橋 脇 利

